

ACTO DE DEFENSA TFE

Título de TFE: Diseño e implementación de un portamuestras para deposición de láminas delgadas mediante pulverización catódica en ángulo oblicuo

Estudiante Virginia Marín Peña

Comisión Evaluadora

- Presidente: D. Jesús Hernández Saz
- Vocal: D. Bertrand Lacroix
- Secretario: D^a. María Carmen López Santos

Fecha 17/07/2026

Hora 10:00 h

Lugar Seminario DS3.4 (bloque amarillo, 5a planta CATEPS)